BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rencana Penelitian

Penelitian mengenai DSSC ini secara umum dibagi dalam 3 tahap besar. Tahapan pertama adalah pembuatan kaca konduktif sebagai substrat semikonduktor yang dipergunakan. Tahap kedua adalah sintesis semikonduktor yang akan dilekatkan pada substrat. Tahapan ketiga adalah penyusunan dan pengujian DSSC. Lebih lengkap, penelitian ini mengikuti pola pikir sebagaimana diagram alir yang digambarkan pada Gambar 3.1. Tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bab ini.



Gambar 3.1 Diagram Alir Rencana Penelitian

3.2 Bahan dan Peralatan

3.2.1 Bahan-bahan

Bubuk ZnO (seng oksida) dari Merck Titanium isopropoksida dari Aldrich

Asam cuka dapur (25%) Asam klorida pekat

Akuades Etanol 95%

SnCl₄ x 5 H₂O (timah (IV) klorida Sb₂O₃ (antimoni (III) oksida) dari

pentahidrat) dari Aldrich Merck

Iodin (I2) dari Merck Kalium Iodida (KI) dari Merck

Asetonitril dari Merck

3.2.2 Peralatan

Pengaduk magnetik dan batang Lempeng pemanas

pengaduk magnetik

Lumpang dan alu Spatula

Gelas ukur 5 dan 10 ml Gelas beker 50 dan 100 ml

Batang gelas pengaduk Cawan petri

Labu erlenmeyer berbagai ukuran AVOmeter (ampere-volt-ohm-meter)

dan probe merk Kenmaster

Kaca preparat, dibagi 3 setiap kaca Dapur pemanas NaberthermTM

1100 °C

Sarung tangan dan masker Sarung tangan tahan panas

Tang jepit (tongs) Semprotan pengabut (sprayer)

Neraca digital Film penutup (ParafilmTM)

Botol tetes Pinset

ScotchTM tape Gunting

Penjepit kertas (binder clips) OHP jenis pantul dari 3M

Plastik dengan *seal* Pemotong kaca

Kalorimeter bom Dapur pemanas Memmert 150 °C

3.3 Persiapan Kaca Konduktif

Kaca secara alamiah bukanlah material yang konduktif. Meskipun demikian, penggunaan logam dan kebanyakan material konduktif lainnya terhalang sifatnya yang tidak bening (*opaque*). Atas pertimbangan kemudahan, penggunaan kaca yang diberi lapisan konduktif lebih mungkin dilakukan daripada membuat material konduktif menjadi bening untuk menerima cahaya. Cara untuk dapat memberikan lapisan konduktif pada kaca salah satunya dengan melapiskan timah (IV) oksida yang diberi doping Sb (SnO₂:Sb, atau ATO) pada kaca. Langkahlangkah kerja sampai mendapatkan kaca konduktif (*transparent conducting glass*) disarikan sebagai berikut:

- a. kaca preparat dipotong berukuran 2,5x2,5 cm
- b. 10 gr SnCl₄ x 5 H₂O dilarutkan dalam 10 ml etanol ("larutan a")
- c. 1 ml HCl pekat ditambahkan dalam 0,1 gr Sb₂O₃ ("larutan b")
- d. larutan b dicampurkan ke dalam larutan a ("larutan TCO")
- e. larutan TCO dimasukkan ke dalam botol semprot pengabut
- f. dapur dipanaskan sampai 600 °C dengan menyertakan alas keramik
- g. kaca yang telah dipersiapkan ditempatkan di atas keramik lain
- h. masukkan keramik dan kaca ke dalam oven
- i. kaca dipanaskan selama sepuluh menit
- j. kaca dikeluarkan dari oven, dan langsung disemprot dengan larutan TCO
- k. hambatan listrik per satuan panjang diukur dengan AVOmeter dari beberapa kaca sebagai sampel. Perlu diperhatikan bahwa sampel masih panas.
- 1. kaca dipanaskan kembali selama dua menit
- m. langkah j-l diulangi sebanyak 4-6 kali bila hambatan listrik per satuan panjang yang dituju belum tercapai
- n. kaca didinginkan setelah hambatan listrik per satuan panjang yang diinginkan tercapai

- o. kaca dikeluarkan dari dapur
- p. hambatan per satuan panjang masing-masing kaca diukur lalu catat.

3.4 Pembuatan Pasta ZnO, dan TiO₂ dari Titanium Isopropoksida

3.4.1 Pasta ZnO

Sebagai basis pada penelitian ini, dipergunakan semikonduktor berupa ZnO. Untuk dilapiskan pada kaca konduktif, diperlukan bahan ZnO dalam bentuk pasta. Prosedur pembuatannya adalah sebagai berikut:

- a. bubuk ZnO masing-masing 3 gram disiapkan dalam empat lumpang
- b. TiO₂ ditambahkan (prosedur sintesis TiO₂ akan diberikan pada subbab 3.4.2) sebanyak 0,5 gram untuk setiap rasio hidrolisis pada tiga lumpang
- c. bahan-bahan digerus dengan lumpang dan alu sembari ditambahkan larutan asam cuka dengan pH 3 sedikit demi sedikit
- d. bahan digerus sampai pasta terbentuk sempurna tanpa sisa bubuk ZnO maupun TiO_2 .

Pasta yang dihasilkan dari proses ini tidak dapat disimpan lama, karena akan mengeras dan menjadi agregat. Sebaiknya pasta segera dilapiskan ke kaca konduktif (prosedur pelapisan pasta akan dijelaskan pada subbab 3.8)

3.4.2 Pembuatan TiO₂ dari Titanium Isopropoksida

Pada penelitian ini dibuat serbuk nano TiO₂ dengan rasio hidrolisis 0,82; 2,2; dan 3,5. perhitungan kuantitas (jumlah) TiO₂ dan air yang harus ditambahkan terangkum dalam Persamaan 3.1.

$$\frac{[H_2O]}{[Ti-iP]} = R_W$$

$$[zat] = \frac{n_{zat}}{Mr_{zat}}$$
(3.1)

 $Mr_{\text{Ti.ip}} = 282.46 \text{ gr/mol dan } Mr \text{ H}_2\text{O} = 18 \text{ gr/mol}$

Dengan jumlah massa yang perlu ditambahkan dari masing-masing komponen diketahui, selanjutnya yang perlu diketahui adalah teknis sintesis larutan TiO₂. Prosedur pembuatan serbuk nano TiO₂ dari Ti-iP ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. 25 ml etanol disiapkan dengan pH 1 dalam labu erlenmeyer dengan pemberian HCl pekat
- b. batang pengaduk magnetik dimasukkan ke dalam labu
- c. timbangan dinolkan dengan labu pada langkah a-b di atasnya
- d. Ti-iP diteteskan ke dalam etanol sampai warna larutan tepat akan keruh, catat berat yang ditambahkan
- e. HCl pekat ditambahkan ke dalam larutan, aduk dengan pengaduk magnetik sampai larutan kembali menjadi bening
- f. langkah c-e diulangi apabila total Ti-iP yang perlu ditambahkan belum tercapai
- g. keluarkan sampel dari timbangan dan aduk pada pengaduk magnetik bila jumlah Ti-iP yang diperlukan sudah terpenuhi,
- h. akuades ditambahkan pada larutan sejumlah yang diperlukan
- i. larutan sampel dikeluarkan dari timbangan
- j. larutan sampel dituangkan ke cawan petri
- k. larutan sampel dikeringkan di atas lempeng pemanas dengan suhu 60 °C
- proses hidrotermal (lebih kurang 24 jam) dilakukan pada sebagian TiO₂ yang sudah dikeringkan
- m. TiO₂ yang diberi perlakuan berbeda dipisahkan

3.5 Proses Hidrotermal

Proses hidrotermal dilakukan pada sebagian TiO₂ yang disintesis dengan rute solgel. Proses hidrotermal dijabarkan sebagai berikut.

- a. Kalorimeter bom (sebagai autoklaf) disiapkan dengan mengisi air sebatas bawah bejana teflon
- b. Bahan TiO₂ yang akan diproses disiapkan pada wadah tahan panas (wadah 1)
- c. Wadah 1 disusun sedemikian hingga membentuk susunan dalam bejana teflon
- d. Autoklaf ditutup rapat
- e. Autoklaf dimasukkan dalam dapur
- f. Waktu (selama 24 jam) dan suhu (150 °C) dapur diatur
- g. Setelah waktu 24 jam terlewati, autoklaf dikeluarkan dari dapur
- h. Bahan TiO₂ yang telah diproses dikeluarkan dari wadah 1 dan disimpan.

3.6 Ekstraksi Pewarna dari Kulit Bawang Merah

Menurut Cherepy et al., [14] bahan yang dapat memberikan efek sensitisasi pada TiO₂ sebagai semikonduktor adalah bahan flavonoid antosianin. Varian senyawa ini ditemukan pula pada kulit bawang merah. Dengan demikian perlu dilakukan ekstraksi bahan pewarna dari kulit bawang merah untuk merendam kaca yang berlapis semikonduktor. Langkah tersebut, dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. beberapa siung bawang dikupas kulitnya, sisihkan bawang
- b. kulit bawang dimasukkan ke dalam gelas beker
- c. air diisikan ke dalam gelas beker, didihkan pada lempeng pemanas
- d. saat air sudah panas, 3-5 tetes asam cuka dapur (25%) ditambahkan ke dalam suspensi
- e. suspensi dibiarkan mendidih

- f. perhatikan warna fluida pada suspensi, bila sudah nampak kecokelatan (seperti teh) pemanas dimatikan
- g. setelah suspensi cukup dingin, fasa padatan dipisahkan dari fluida
- h. fluida (bahan pewarna) disimpan tersebut dalam wadah tertutup

3.7 Persiapan Larutan Elektrolit

Larutan elektrolit yang digunakan dalam penelitian ini adalah larutan elektrolit KI/I₃-. Larutan ini dibuat dengan cara seperti dijabarkan berikut ini:

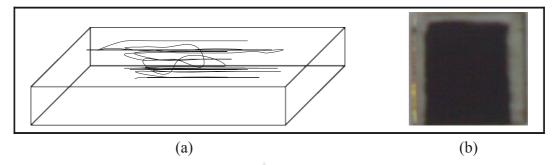
- a. 0,8 gr KI dilarutkan dalam 10 ml asetonitril, aduk hingga larut sempurna
- b. 0.127 gr I₂ ditambahkan ke dalam larutan tersebut
- c. larutan disimpan dalam botol tertutup untuk digunakan kemudian

3.8 Persiapan Elektroda-Lawan Karbon (Karbonisasi Kaca)

Untuk setiap kaca berlapis semikonduktor, perlu dipasangkan dengan elektrodalawan. Pasangan ini adalah satu sel yang hampir lengkap. Kelengkapan sel ini ada pada elektrolit yang nantinya dirembeskan di antara kedua lembar kaca. Elektroda-lawan dapat berupa kaca konduktif yang dilapiskan platinum (Pt) ataupun dilapiskan karbon (C). Atas dasar kemudahan dan rendahnya biaya, dapat digunakan elektroda-lawan dengan karbon.

Pelapisan kaca konduktif dengan karbon, dengan tujuan pembuatan elektroda-lawan, untuk selanjutnya disebut sebagai proses karbonisasi kaca. Proses karbonisasi ini pada dasarnya adalah deposisi karbon pada salah satu permukaan kaca konduktif. Langkah yang ditempuh dalam proses karbonisasi kaca ini adalah:

a. kaca konduktif diberi pola dengan pensil 2B seperti pada Gambar 3.2 (a)



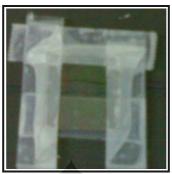
Gambar 3.2 (a) Ilustrasi pola pada kaca, dan (b) Kaca terkarbonisasi

- b. lilin dinyalakan
- c. kaca konduktif dijepit dengan pinset di atas api dengan salah sisi konduktif menghadap ke nyala api
- d. kaca didinginkan yang sudah hitam terlapisi karbon
- e. tepian kaca dibersihkan menyerupai Gambar 3.2 (b)

3.9 Pelapisan Kaca dengan Pasta ZnO

Tahapan ini adalah tahapan terakhir persiapan komponen-komponen DSSC. Lapisan yang akan dilapiskan harus memiliki ketebalan yang cukup. Ketebalan didapatkan dengan melakukan *masking* pada kaca yang akan dilapisi ZnO. Lebih lengkap, akan dijelaskan mengenai proses pelapisan pasta ZnO pada kaca konduktif sebagai berikut:

a. kaca konduktif diberi pembatas (*masking*) dari ScotchTM tape seperti pola pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Pola Masking kaca dengan Scotch™ tape sebagai 'cetakan' untuk pasta ZnO

b. kaca dideposisikan dengan ZnO serta ZnO bercampur TiO₂ ("variabel semikonduktor") pada kaca dengan metode *doctor blade*. Metode ini menggunakan batang kaca preparat atau lainnya untuk meratakan pasta pada kaca, seperti pada Gambar 3.4



Gambar 3.4 Metode "doctor blade"

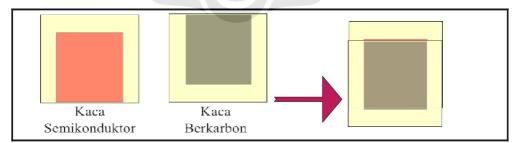
- kaca yang sudah diberikan deposit variabel semikonduktor dikeringkan di udara lebih kurang 30 menit
- d. kaca berlapis variabel semikonduktor diproses sintering pada suhu 450 °C selama 35 menit, warna lapisan akan menjadi kekuningan sebelum berangsur-angsur menjadi putih kembali
- e. kaca-kaca dibiarkan mendingin pada oven

- f. kaca-kaca dikeluarkan dari oven
- g. kaca-kaca berlapis variabel semikonduktor bisa disimpan untuk perakitan sel surya

3.10 Perakitan DSSC

Semua komponen DSSC yang sudah secara terpisah dibuat dan disintesis, pada akhirnya harus disatukan untuk menjadi satu sel yang utuh. Berikut ini adalah proses perakitan DSSC yang telah Penulis lakukan pada penelitian ini.

- a. kaca konduktif direndam dalam cawan petri berisi larutan pewarna.
- b. Kaca konduktif diangkat setelah setidaknya 2 jam atau sampai serapan warna pada lapisan variabel semikonduktor sudah memuaskan
- c. kaca yang telah direndam dibersihkan dengan air, lalu etanol, lalu dikeringkan
- d. elektroda-lawan ditempatkan berhadapan dengan kaca berlapis variabel semikonduktor yang sudah diberi pewarna. Kaca diletakkan sedemikian hingga satu sisi yang tidak terlapisi pada kedua kaca terletak berjauhan untuk kontak
- e. susunan kaca dijepit dengan penjepit kertas (*binder clips*) pada dua sisi kanan dan kiri yang tidak terlapisi. Pastikan tidak ada gelembung udara di antara kedua kaca (Gambar 3.5)



Gambar 3.5 Susunan tumpukan kaca untuk dirakit sebagai DSSC

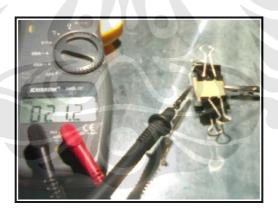
e. elektrolit diteteskan di dekat bagian kaca yang tidak saling menempel.

Biarkan merembes ke sisi lainnya. Teteskan lagi bila serapan di lapisan variabel semikonduktor masih belum memuaskan

f. sel siap untuk diuji.

3.11 Pengujian DSSC

Karena keterbatasan penyinaran matahari di musim penghujan selama proyek penelitian ini dikerjakan, maka diputuskan pengujian konversi energi cahaya menjadi energi listrik dilakukan di bawah penyinaran lampu OHP di laboratorium. Pengujian hanya menguji tegangan sirkuit terbuka (*open circuit voltage*, Voc) karena keterbatasan AVO-meter yang tidak mampu menguji arus DC. Pengujian dilakukan dengan menghubungkan kontak listrik pada DSSC dengan kontak listrik pada AVO-meter (Gambar 3.6). Lampu OHP kemudian dinyalakan, dan hasil pembacaan AVO-meter dicatat untuk setiap sel.



Gambar 3.6 Pengujian DSSC

3.12 Lokasi Penelitian

Penelitian sebagian besar dilakukan di ruang Laboratorium Nanomaterial Departemen Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sedangkan pengujian difraksi sinar X dilakukan di Laboratorium Karakterisasi

Material Lanjut Departemen Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

